

专利名称	专利号	授权日期	发明人	转让方式	受让方	转让金额(元)	转让收益(元)	现金奖励(元)	奖励人	所在单位	技术合同登记号
一种 Mist-CVD 化学气相沉积法制备 ZnS 掺杂 α -Ga ₂ O ₃ 薄膜的方法	ZL202110268192.4	2022.03.25	李延彬, 吴忧, 张乐, 魏帅, 王忠英, 邵岑, 康健, 陈浩	专利权转让	山东国投控股集团有限公司	25000	22346.5	20111.85	李延彬, 张乐	物理与电子工程学院	2024320307000145
一种通过磁场控制 α -Ga ₂ O ₃ 掺杂浓度的薄膜沉积系统	ZL202110270574.0	2022.10.21	李延彬, 吴忧, 张乐, 魏帅, 王忠英, 邵岑, 康健, 陈浩	专利权转让	山东国投控股集团有限公司	25000	22346.5	20111.85	李延彬, 张乐	物理与电子工程学院	2024320307000145